



## 開発マネージャー

真空装置の開発・設計・製造を行なうベンチャー企業

### Job Information

**Hiring Company**

Core Technology, Inc.

**Job ID**

1518981

**Industry**

Electronics, Semiconductor

**Job Type**

Contract

**Location**

Saitama Prefecture, Iruma-shi

**Salary**

7 million yen ~ 10 million yen

**Refreshed**

April 2nd, 2025 09:00

### General Requirements

**Minimum Experience Level**

Over 3 years

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Native

**Minimum Education Level**

Bachelor's Degree

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

### Job Description

**【募集要項 本ポジションの魅力】**

- > 英語を活かせる環境：技術リサーチや報告書作成で活用可能。
- > 働き方の特徴：契約社員スタート、正社員登用あり。
- > 業務内容：成膜装置の開発・技術マネジメントを担当。
- > 会社の特色：成膜技術を活用し最先端装置を開発。

**【仕事内容】**

- 装置開発部門のマネジメント
  - 成膜装置のハード、プロセス開発
  - 社長の技術補佐（リサーチ、報告書作成等）
- ※変更の範囲：変更無し

【採用人数】 1名

**【雇用形態】**

- 契約社員 ※はじめの6ヶ月は有期雇用の契約社員としてスタート。
- 期間終了後正社員登用あり。

**【想定年収】 700万～1000万円以上**

- 月給：500,000～550,000円（固定残業代40H分含む）  
（内訳：基本給 383,000～421,000円  
+ 固定残業代（40時間）117,000～129,000円）
- ※固定残業代：残業の有無に関わらず40時間分を支給
- 賞与：有（業績・成果で変動） ※はじめの6か月間は無し
- 昇給：有（不定期）※はじめの6ヶ月間は無し

**【勤務地】** 埼玉県入間市木蓮寺 1070-2 ※変更の範囲：変更無し

---

**Required Skills****【必須】**

- > 成膜装置の開発経験(真空、プラズマ、CVD、スパッタ、蒸着、エッチング等の経験)

**【歓迎】**

- 特許関連業務経験または知見
  - ビジネスレベルの英語（TOEIC800～）※必須ではありません
- 

**Company Description**